HEPHAIST

2026 年 11 月 26 日

各　　位

会　社　名　ヒーハイスト株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　尾崎浩太
（証券コード：6433、東証スタンダード）

SEMICON Japan 2026 にて Holoway 社製計測装置とヒーハイスト製超薄型チルトステージのコラボレーションが実現しました

2026 年 12 月９日(水)から 12 月 11 日(金)までの３日間、東京ビッグサイトにて開催される「SEMICON Japan 2026」の Holoway 社ブースにて、コラボレーションした装置を展示していただきます。

当社が設計・製造した「超薄型チルトステージ」が、高い繰返し精度と狭小スペース(外径 300mm)&薄型化(高さ 65mm)により、Holoway 社製計測装置の性能評価に採用されています。

株式会社 Holoway
測定技術の革新により、モノづくりのフロンティアを切り拓く
独自のデジタルホログラフィ測定技術を用いた精密形状測定装置を開発

展示会 概要

展示会　：　SEMICON Japan 2026　ブース番号 **A1207(西棟)**　Holoway 社

会　期　：　2026 年 12 月９日(水)から 12 月 11 日(金)　10:00～17:00

会　場　：　東京ビッグサイト　有明セントラルタワーホール&カンファレンス　TFT ビル

入　場　：　無料　※事前登録制

来場・セミナー登録 | SEMICON Japan

以上